

اثر زمان عملیات مکانیکی سطحی تدریجی (SMAT) بر رفتار خوردگی مس خالص

پهروز شایق بروجنی^{۱*}، احسان اکبری خراجی^۲

۱- استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهر کرد، شهر کرد، ایران

۲- مهندس مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهر کرد شهر کرد، ایران

*b.shayegh@eng.sku.ac.ir

(تاریخ دریافت: ۹۳/۰۶/۲۵، تاریخ پذیرش: ۹۳/۰۲/۲۷)

چکیده

عملیات مکانیکی تدریجی سطحی (SMAT) یکی از روش‌های اصلاح سطح است که دستیابی به یک لایه نانوساختار در مواد درشت دانه را ممکن می‌سازد. در این روش، اصلاح ساختار سطح بوسیله تغییر شکل پلاستیکی شدید صورت می‌پذیرد. در این پژوهش تأثیر SMAT روی مقاومت به خوردگی مس خالص مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ^۴ نمونه از فلز مس خالص بصورت قرص‌هایی تهیه و توسط دستگاه عملیات مکانیکی تدریجی با فرکانس ارتعاش ^۵ هرتز و گلوله‌هایی از جنس فولاد زنگ نزن با قطر ^۳ میلیمتر آماده سازی گردید. اندازه دانه نمونه‌ها بوسیله پراش سنج پرتو X و مقاومت به خوردگی نمونه‌ها توسط آزمون‌های پلاریزاسیون تافل و امپانس الکتروشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی ریز ساختار مقطع عرضی و ساختار میکروسکوپی سطح نمونه‌ها پس از آزمون‌های خوردگی برای بوسیله میکروسکوپ الکترونی رویشی گسیل میدانی (FESEM) و میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) انجام گردید. نتایج پراش پرتو X حاکی از آن بود که افزایش زمان عملیات، اندازه بلور کهارا کاهش می‌دهد. نتایج حاصل از آزمون پلاریزاسیون نشان داد که بطور کلی سرعت خوردگی متناسب با افزایش زمان عملیات سایش مکانیکی، کاهش می‌یابد. مطالعه نمودارهای بدست آمده از اندازه گیری‌های امپانس الکتروشیمیایی نشان داد که با افزایش زمان عملیات، لایه سطحی ایجاد شده بعنوان عامل کاهش خوردگی عمل می‌کند. در بررسی تصاویر SEM سطوح خورده شده دیده شد که با افزایش زمان عملیات سایش مکانیکی سطح، سطوح خورده شده نسبت به نمونه شاهد دارای ظاهری یکنواخت‌تر هستند.

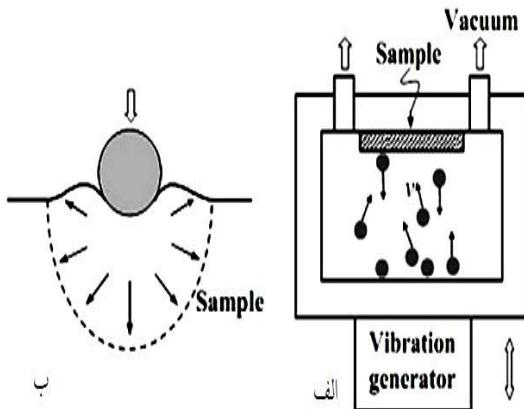
واژه‌های کلیدی :

SMAT، عملیات سایش مکانیکی سطح، خوردگی، مس خالص

۱- مقدمه

روش‌های مختلفی بمنظور اصلاح ساختار سطح مورد استفاده قرار می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به رسوب بخار فیزیکی^۱، رسوب بخار شیمیایی^۲، ساقمه‌زنی^۳ و روش‌های ایجاد تغییر شکل پلاستیکی شدید روی سطح^۴ اشاره نمود. فرآیندهای تغییر شکل

پدیده خوردگی یکی از عوامل مهم در تخریب مواد است که در واقع وابستگی زیادی به خواص سطحی یک ماده دارد بنابراین با اصلاح ساختارهای سطح مواد می‌توان خسارت‌های حاصل از این پدیده سطحی را به میزان قابل توجهی کاهش داد. امروزه



شکل ۱. (الف) تصویر شماتیک از دستگاه SMAT (ب) تغییر شکل پلاستیک موضعی ایجاد شده در لایه سطحی بوسیله ضربه گلوله [۳]

برای فلزات با انرژی نقص چیده شدن بالا، تغییر شکل پلاستیک بطور عمده توسط لغزش و سُرخوردن نابجایی‌ها صورت می-گیرد بنابراین ساختارهای مختلف نابجایی و ریزدانه‌ها در طی فرآیند SMAT شکل خواهند گرفت که تاثیر بسزایی در خواص فیزیکی و شیمیایی سطح دارند [۳]. لایه سطحی نانوساختار در فلزات مختلفی مانند آهن [۴]، مس [۵-۹]، تیتانیم [۱۰]، کبات [۱۱] و آلیاژهای مختلف نظیر آلیاژ آلومینیوم، آلیاژ نیکل، آلیاژ نیزیم [۳]، فولاد زنگ نزن [۱۲] و فولاد زنگ نزن ۳۰۴ [۱۳] با روش SMAT قابل دستیابی است. در این فلزات و آلیاژها، تاثیر ایجاد لایه سطحی نانوساختار روی خواص مکانیکی و سایشی آنها مورد بررسی قرار گرفته در حالیکه بررسی خواص الکتروشیمیایی و مقاومت به خوردگی تنها به مواردی نظیر آلومینیوم [۱۴]، فولاد زنگ نزن AISI ۴۰۹ [۱۵]، آلیاژ مس-نیکل [۱۶] و آلیاژ تیتانیم [۱۷-۱۸] محدود شده است. مس و آلیاژهای آن از جمله فلزاتی هستند که در صنایع ساختمانی، هوایپماهی، صنایع دریایی، لوله‌کشی در آب‌های شور، خطوط آب و بخار در ساختمان‌ها و کنداسورها، آبروهای، روکش بدنه کشتی‌ها، سکوهای نفت و سیستم‌های شیرین کننده آب شور کاربرد وسیعی دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی خواص الکتروشیمیایی و مقاومت به خوردگی لایه نانوساختار انرژی نقص چیده شدن^۹ و خصوصیات مکانیکی بستگی دارد.

پلاستیک برای دستیابی به یک لایه سطحی نانو ساختار در مواد دانه درشت متوجه هستند که از بین این فرآیندهای متوجه، عملیات مکانیکی سطحی تدریجی (SMAT) روشی نوین و برآمده از روش ساچمهزنی بوده و در مقایسه با سایر روش‌ها جدید است و نانوساختار شدن سطح در مواد فلزی را امکان‌پذیر می‌کند. اصول این فرآیند بر تغییر شکل پلاستیک القایی و در نتیجه اصلاح ساختار سطح بر اثر ضربات مکرر و تصادفی گلوله‌های دارای سرعت زیاد استوار است (شکل ۱-الف).

جهت گیری ضربه روی سطح نمونه که موجب تسهیل در فرآیند اصلاح دانه‌های لایه سطحی می‌شود، تصادفی بوده و هر ضربه باعث القای کرنش بالایی در لایه سطحی نمونه می‌شود. در این روش تنش پسماند فشاری به نمونه القا شده و سختی را افزایش می‌دهد که این قابلیت با ارائه سطحی یکنواخت‌تر نسبت به روش ساچمهزنی [۱]، به افزایش خواص مکانیکی ماده و مقاومت به خوردگی آن کمک خواهد کرد (شکل ۱-ب). دلیل یکنواخت‌تر بودن سطح، ایجاد تغییر فرم پلاستیکی چند جهتی در نمونه است. در واقع در روش‌های متداول ساچمه زنی، جریانی از ساچمه‌های کروی با قطر ۱۰-۲۵ میلی‌متر با سرعتی در محدوده ۱۵۰-۲۰۰ متر بر ثانیه به سمت سطح نمونه پرتاب می-شوند درحالیکه در روش SMAT، گلوله‌هایی با قطر ۱-۱۰ میلی‌متر از جنس فولاد (یا سایر مواد مانند کاربید تنگستن، شیشه و سرامیک) بوسیله منبع مرتعش کننده (موتور الکتریکی یا منع اوپلاراسونیک) به ارتعاش در آمده و سپس در اثر برخورد با جداره محافظه، شتاب گرفته و با جهتی کاملاً تصادفی با سطح نمونه برخورد می‌کنند [۲]. بدین ترتیب سطح بوسیله تعداد زیادی گلوله در مدت زمانی کوتاه مورد اصابت قرار می‌گیرد. سرعت گلوله‌ها متناسب با فرکانس ارتعاش و فاصله بین سطح نمونه و گلوله‌ها، در محدوده بین ۱-۲۰ متر بر ثانیه تغییر می‌کند. اندازه دانه‌ها و ضخامت لایه نانوساختار شده به شرایط انجام فرآیند (نظیر اندازه گلوله‌ها، مدت زمان انجام فرآیند و...) و ماهیت مواد استفاده شده تحت فرآیند (مانند ساختار کریستالی، انرژی نقص چیده شدن^۹ و خصوصیات مکانیکی) بستگی دارد.

$$L = \frac{K\lambda}{\beta \cos \theta} \quad (1)$$

که در این معادله، L اندازه دانه بر حسب نانومتر، K ضریب ثابت برابر با 0.089 nm^{-1} ، $\lambda_{Cu} = 0.15405 \text{ nm}$ ، β پهنهای پیک در نصف ماکریم ارتفاع بر حسب رادیان (β با استفاده از نرم افزار Xpert Highscore تعیین شد) و θ زاویه پراش اشعه X بر حسب درجه است. رابطه شر را می‌توان بصورت زیر نوشت:

$$\ln \beta = \ln \frac{k\lambda}{L} + \ln \left(\frac{1}{\cos \theta} \right) \quad (2)$$

برای محاسبه دقیق اندازه دانه از رابطه میان β و $\cos \theta$ بهره-برداری می‌شود، بدین صورت که اگر تغییرات β بر حسب $\ln(\cos \theta)$ برای هر نمونه رسم شود، عرض از مبداء نمودار رسم شده با $\ln \frac{k\lambda}{L}$ برابر است که با توجه به مقادیر K و λ می‌توان اندازه کریستالیت‌های هر نمونه را محاسبه نمود.

آزمایش‌های پلاریزاسیون تافل و امپدانس الکتروشیمیایی براساس استاندارد ASTM G3-89R99 [۲۰] و در محلول ۳.۵٪ آب نمک و بویلله دستگاه پتانسیواستات مدل PGSTAT101 انجام شد. سل بکار برد شده برای این آزمون‌ها از نوع متداول سه الکترودی بوده که در آن از الکترود Ag/AgCl بعنوان الکترود مرجع، الکترود پلاتین بعنوان الکترود کمکی و از نمونه مسی به مساحت 1 cm^2 ، بعنوان الکترود کاری استفاده شد. محدوده پتانسیل در روش پلاریزاسیون تافل از -۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی ولت نسبت به پتانسیل مدار باز و نرخ روبش پتانسیل ۵ میلی ولت بر ثانیه و دامنه پتانسیل در آزمون امپدانس الکتروشیمیایی $\pm 10 \text{ mV}$ میلی ولت نسبت به پتانسیل مدار باز دامنه فرکانس از ۱۰ kHz تا ۱۰ MHz در نظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل منحنی‌های پلاریزاسیون و استخراج پارامترهای خوردگی نظری دانیته جربان و پتانسیل خوردگی، محاسبه مقاومت پلاریزاسیون (R_p)، شبکهای آندی و کاتدی و سرعت خوردگی نمونه‌ها از نرم افزار Corview و برای آنالیز منحنی-های نایکوئیست حاصل از آزمون امپدانس از نرم افزار Zview استفاده گردید. مقاومت پلاریزاسیون (R_p) براساس معادله (۳) معروف به رابطه Stern-Geary محاسبه شد.

سطحی مس خالص ایجاد شده بواسیله فرآیند SMAT در محیط شبیه سازی شده آب دریا است.

۲- مواد و روش انجام تحقیق

در این پژوهش از نمونه‌هایی از جنس مس خالص استفاده شد. دستگاه اسپکترومتر مدل M8 شرکت spectro مساخت کشور آلمان بمنظور آنالیز شیمیایی نمونه‌ها بکار برد شد. جدول ۱ نتیجه آنالیز نمونه‌های مسی را نشان می‌دهد.

جدول (۱). آنالیز مس خالص مورد استفاده (درصد وزنی)

عنصر	Sn	Zn	Si	Cu
درصد وزنی بالанс	۰.۰۰۱	۰.۰۰۲	۰.۴	

آماده‌سازی و اعمال عملیات مکانیکی سایش سطحی به نمونه‌ها مطابق مراحل موجود در مراجع انجام گرفت [۳]. نمونه‌های مسی پس از برش بصورت دیسک‌هایی با قطر ۱۸ میلی‌متر، بمنظور دستیابی به یک ساختار همگن درشت‌دانه، در دمای $700^\circ C$ به مدت ۲ ساعت مورد عملیات آنلیل قرار گرفتند. سپس نمونه‌ها با هدف حذف لایه‌های سطحی توسط کاغذ سمباده آماده‌سازی و پولیش شده و به مدت ۰، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ دقیقه SMAT-0، SMAT-10، SMAT-20 و SMAT-30 درون دستگاهی که به این منظور طراحی و ساخته شد، تحت عملیات قرار گرفتند. فرکانس لرزش دستگاه SMAT، ۵۰ هرتز و فاصله نمونه‌ها از کف محفظه یک سانتی‌متر بود. ساختار کریستالی و اندازه کریستالیت نمونه‌های مسی با استفاده از دستگاه پراش سنج پرتو X مدل PW3040 ساخت شرکت Philips با هدف مسی (طول موج $1/54076 \text{ Å}$)، زمان توقف در هر گام ۱ ثانیه، میانگین ۳۰ دقیقه جاروب در محدوده زاویه (2θ) ۱۰ تا ۱۰۰ درجه بررسی شد. آنالیز الگوهای پراش اشعه X نمونه‌ها توسط نرم افزار Xpert Highscore صورت گرفت. برای محاسبه اندازه دانه مربوط به هر نمونه، از رابطه اصلاح شده شر استفاده شد [۱۹]. معادله شر بصورت زیر است:

SMAT-30 تهیه و در شکل ۳ به نمایش درآمده است، استفاده نمود. بر این اساس، اندازه دانه نمونه اولیه بین ۲۰-۵۰ میکرون متغیر است. بطوریکه مشاهده می‌شود طی ۱۰ دقیقه از زمان شروع عملیات اندازه کریستالیت‌ها به $21/8$ نانومتر کاهش یافته است. به مرور زمان طی ۲۰ دقیقه اندازه دانه‌ها تنها حدود ۸ نانومتر کاهش یافته و به مقدار $13/9$ نانومتر می‌رسد. نتایج حاصل از تحقیقات قبلی نیز نشان داده است که نانوکریستالی شدن لایه سطحی طی زمان بسیار کوتاهی (۱۰ دقیقه) انجام شده و افزایش زمان عملیات تغییرات ناچیزی روی اندازه کریستال‌ها دارد [۲۱ و ۲۳].

جدول (۲): مقادیر بدست آمده از نمودارهای پراش اشعه X

	$2\theta(^{\circ})$	β (rad)	$\ln \beta$	$\ln(1/\cos\theta)$
SMAT-10	۴۳/۲۹	۰/۰۰۷۳۸	-۴/۹۰۹۴	۰/۰۷۳۱۱
	۵۰/۲۸	۰/۰۰۹۴۶	-۴/۶۶۰۹	۰/۰۹۹۵۳
	۷۴/۲۵	۰/۰۱۲۸۱	-۴/۳۵۷۴	۰/۲۲۶۵۲
SMAT-20	۴۳/۲۳	۰/۰۱۰۳۲	-۴/۵۷۴	۰/۰۷۲۹
	۵۰/۱۹	۰/۰۱۲۵۴	-۴/۳۷۹۲	۰/۰۹۹۱۴
	۷۴/۲۵	۰/۰۱۳۹۳	-۴/۲۷۳۴	۰/۲۲۶۵۲
SMAT-30	۴۳/۲۴	۰/۰۱۱۶۸	-۴/۴۵	۰/۰۷۲۹۵
	۵۰/۱۵	۰/۰۱۲۶۶	-۴/۳۶۹۱	۰/۰۹۹
	۷۴/۲۹	۰/۰۱۲۸۹	-۴/۳۵۱۵	۰/۲۲۶۷۵

جدول (۳): اندازه دانه نمونه‌های تحت عملیات SMAT

نمونه	SMAT-10	SMAT-20	SMAT-30
اندازه دانه (nm)	۲۱/۸	۱۳/۹	۱۱/۸

تصاویر موجود در شکل ۳ و نتایج حاصل از آنالیز پرتو X که با مطالعات میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) انجام گرفته توسط محققین [۲۱ و ۲۵] کاملاً همخوانی دارد، وجود یک لایه نانوکریستالی روی سطح را مورد تایید قرار می‌دهد. بعلاوه این تحقیقات که عموماً روی بررسی خواص مکانیکی این لایه‌ها

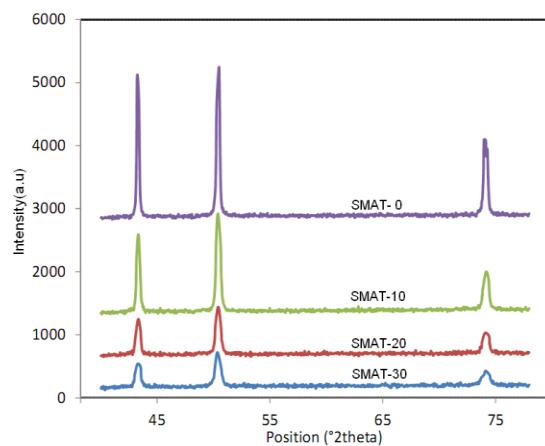
$$R_P = \frac{\beta_a \cdot \beta_c}{2 \cdot 3 i_{corr} \cdot (\beta_a + \beta_c)} \quad (3)$$

β_a و β_c به ترتیب شیب‌های خطوط آندی و کاتدی منحنی پلاریزاسیون تألف هستند.

میکروسکوپ الکترونی رویشی Mira 3-XMU نوع FESEM و میکروسکوپ الکترونی رویشی SEM نوع vega II شرکت TESCAN به ترتیب برای مطالعه مورفولوژی سطح مقطع و سطوح خورده شده نمونه‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

۳- نتایج و بحث

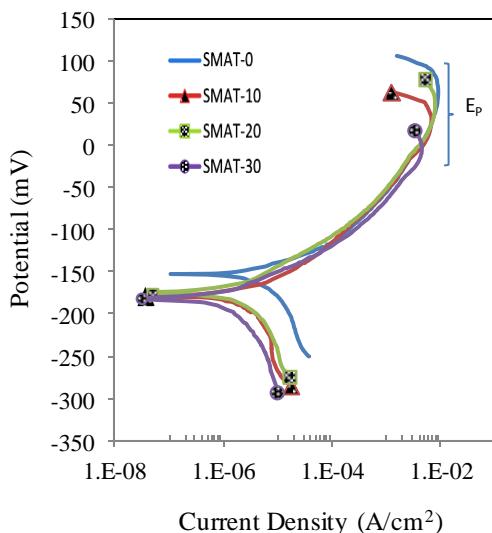
شکل ۲ الگوهای بدست آمده از پراش پرتو X را برای نمونه‌های مختلف نشان می‌دهد.



شکل (۲): الگوهای پراش پرتو X برای نمونه‌های SMAT شده

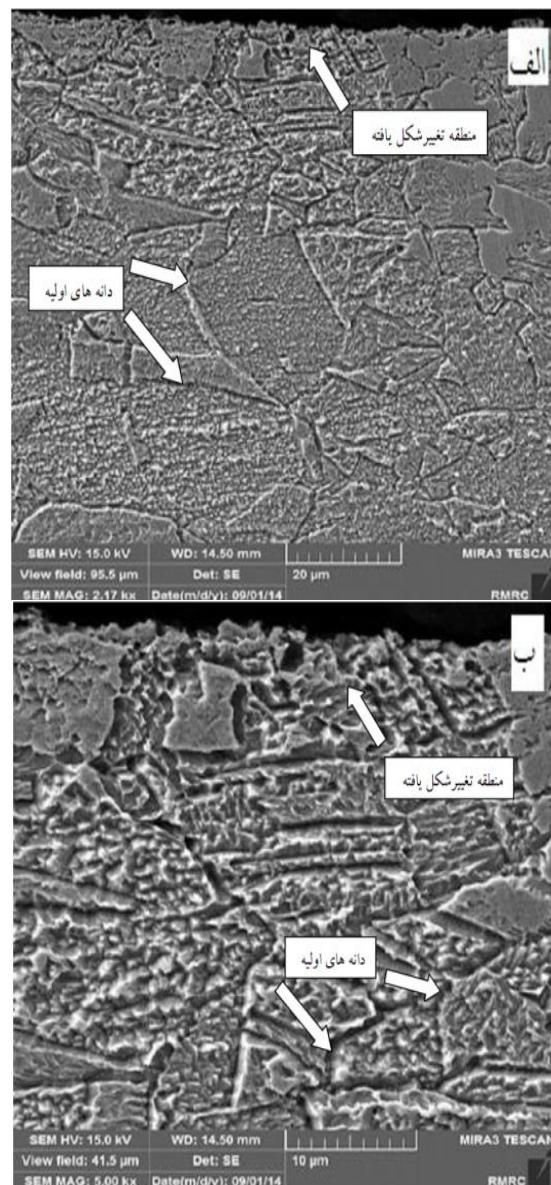
بطوریکه ملاحظه می‌شود با افزایش زمان عملیات مشخصات پیک‌ها تغییر کرده است که می‌توان این کاهش را اساساً به ریز شدن دانه‌ها، کرنش در سطح اتمی و میکروانحراف‌های شبکه کریستالی مربوط دانست. نتایج حاصل از آنالیز الگوهای پراش پرتو X در جدول ۲ نمایش داده شده اند. با استفاده از اطلاعات موجود در جدول ۲، اندازه کریستالیت‌های نمونه‌های تحت عملیات، محاسبه و در جدول ۳ آورده شده اند. برای تخمین اندازه دانه‌های نمونه SMAT نشده می‌توان از تصاویر میکروسکوپی به دست آمده از FESEM که از سطح مقطع نمونه

منحنی‌ها نقطه شروع منطقه پسیو قابل رویت است (E_p) با این تفاوت که پتانسیل پسیو شدن نمونه‌های SMAT شده نسبت به نمونه خام کاهش یافته است. کاهش پتانسیل واکنشی که منجر به پسیو شدن می‌گردد به مفهوم افزایش شدت تمایل انجام آن واکنش است. بنابراین حین مقایسه رفتار نمونه‌ها تحت پلاریزاسیون آندی، مشخص است که تمایل به انجام واکنش انحلال آندی در نمونه‌های عملیات شده به جهت افزایش فعالیت شیمیایی در اثر وجود عیوب کریستالی نسبت به نمونه خام بیشتر می‌باشد. براساس تئوری موجود، در ناحیه آندی نمودارهای پلاریزاسیون، یون‌های کوپریک تولید شده و دانسیته جریان به حداقل مقدار خود می‌رسد. در این حالت، با تشکیل شدن لایه CuCl دانسیته جریان کاهش می‌یابد [۲۲]. بنابراین می‌توان این طور نتیجه‌گیری کرد که اعمال SMAT به نمونه‌ها تمایل به خوردگی را افزایش داده و تشکیل لایه پسیو را تشویق می‌کند. بعلاوه نتایج آنالیز منحنی‌های پلاریزاسیون نمونه‌ها (جدول ۴) نشان می‌دهد که با افزایش زمان عملیات، مقاومت پلاریزاسیون (افزایش و دانسیته جریان خوردگی (I_{corr})) کاهش یافته است (شکل ۵).



شکل (۴): نمودار پلاریزاسیون خوردگی نمونه‌های SMAT-0، SMAT-20، SMAT-30 و SMAT-10

متوجه بوده، نشان داده است که فرآیند ریز شدن دانه‌ها در لایه‌های سطحی تشکیل دانسیته بالایی از دوقلویی‌ها با ابعاد نانومتری بوده که دانه‌های درشت اولیه را تقسیم کرده و دیواره‌های ناجایی‌ها را گسترش می‌دهند [۱۸ و ۱۹].



شکل (۳): تصاویر مقطع عرضی (SMAT-30) نمونه FESEM در بزرگنمایی: (الف): ۲۰۰۰ برابر و (ب): ۵۰۰۰ برابر

منحنی‌های پلاریزاسیون تا福 نمونه‌های SMAT شده در زمان - های مختلف عملیات، در شکل ۴ نشان داده شده‌اند. در همه

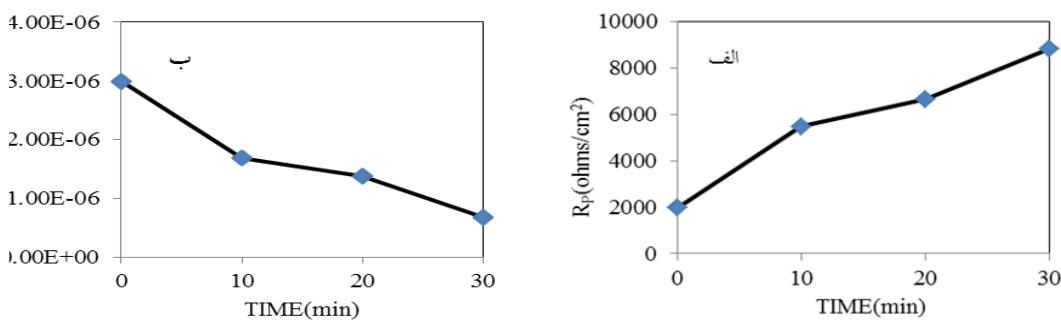
به شدت موثر است. سطح کاتد بزرگ واکنش احیاء را تسهیل می‌کند و بنابراین انحلال آندی مطابق با اصل خنثایی الکتریکی باید افزایش یابد. بعارت دیگر زمانی که سطح دانه‌ها بسیار بزرگ‌تر از مرز دانه‌ها باشد، سرعت خوردگی در مرز دانه‌ها افزایش خواهد یافت. با ریز شدن دانه‌ها در ابعاد نانو می‌توان این طور تصور کرد که نسبت مساحت آند به کاتد به نفع مرز دانه‌ها تغییر کرده و از مکان‌های انجام واکنش کاتدی کاهش یافته است. در نتیجه فرآیند خوردگی دچار کنترل کاتدی می‌شود به این معنی که چون مکان‌های انجام واکنش کاتدی کاهش یافته است به تبع آن از سرعت واکنش آندی نیز کم شده و در نهایت باعث کاهش سرعت خوردگی می‌شود.

نکته قابل توجه در مقادیر جریان خوردگی در جدول ۴ این است که حدود ۴۴ درصد کاهش جریان خوردگی طی ۱۰ دقیقه اول عملیات اتفاق می‌افتد و افزایش زمان به ۲۰ دقیقه تنها به میزان ۱۰ درصد جریان خوردگی را کاهش می‌دهد. بنابراین با توجه به اینکه افزایش زمان عملیات به بیش از ۱۰ دقیقه صرف نظر از افزایش هزینه‌های آن، تاثیر کمتری روی افزایش مقاومت به خوردگی دارد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با طی زمان ۱۰ دقیقه‌ای عملیات می‌توان مقاومت خوردگی را به میزان قابل قبولی افزایش داد.

برخلاف پتانسیل یک واکنش که پارامتری ترمودینامیکی است، جریان آن، پارامتری سیستمی می‌باشد. مطابق با نظریه‌های موجود [۲۳] سرعت انحلال مرز دانه‌ها بالاتر از درون دانه‌های است بنابراین این طور به نظر می‌رسد که ریز کردن دانه‌های یک ساختار بدليل افزایش مرز دانه‌ها، منجر به افزایش سرعت و میزان خوردگی خواهد شد. این نتیجه زمانی درست است که نمونه تحت پلاریزاسیون آندی باشد. بر اساس تئوری پتانسیل مختلط هر واکنش الکتروشیمیایی را می‌توان به دو گروه واکنش‌های اکسیداسیون و احیا تقسیم کرد. هر کدام از این واکنش‌ها در مکان‌های جداگانه‌ای رخ می‌دهند بدون اینکه تجمع بار الکتریکی وجود داشته باشد. در شرایط تعادلی و زمانی که هیچ پتانسیل خارجی اعمال نمی‌شود، اکسیداسیون فلز و احیای برخی از عوامل داخل الکتروولیت بطور همزمان در فصل مشترک فلز/ الکتروولیت اتفاق می‌افتد. از این رو نرخ خوردگی در شرایط تعادلی از طریق سللهای موضعی بین مکان‌های آندی و کاتدی روی سطح تعیین می‌شود. مرزدانه‌ها و نابجایی‌ها دارای انژری الاستیک نهفته‌ای هستند که باعث می‌شود تا به عنوان مکان‌های آندی مرجح شناخته شوند. علاوه بر این، درجه ناهمگنی ریزساختاری (که به عنوان مثال توسط کسر چگالی مرزدانه‌ها و نابجاییها شناخته می‌شود) هر دوی نرخ خوردگی و ناهمگنی نواحی خورده شده بر روی سطح را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این حالت نسبت مساحت آند به کاتد روی میزان خوردگی

جدول (۴): مقادیر بدست آمده از آزمون پلاریزاسیون تاول

R_p (ohms/cm ²)	E_{corr} (mV)	I_{corr} (A/cm ²)	β_c	β_a	نمونه
۱۹۵۷	-۱۵۳	$2,۹۹ \times 10^{-۶}$	۵۱/۰۲	۲۳/۸۱۵	SMAT- 0
۵۴۷۷	-۱۷۹	$1,۶۹ \times 10^{-۶}$	۵۷/۷۴۲	۳۵/۴۲۴	SMAT-10
۶۶۴۷	-۱۷۴	$1,۳۸ \times 10^{-۶}$	۵۴/۳۵۳	۳۱/۶۲۳	SMAT-20
۸۸۲۸	-۱۸۲	$6,۷۹ \times 10^{-۷}$	۵۱/۶۰۵	۲۷/۰۱۴	SMAT-30



شکل (۵): نمودار:(الف): مقاومت پلاریزاسیون و(ب): جریان خوردگی بر حسب زمان برای نمونه های SMAT-0، 10، 20، SMAT-30 و SMAT-20 (شاهد)

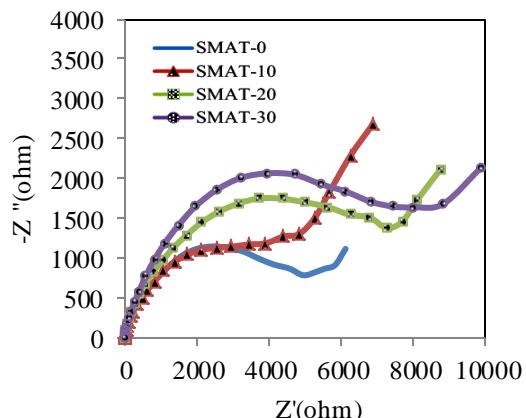
نمودار امپدانس خوردگی نمونه های SMAT-0 (شاهد)، SMAT-10

SMAT - 20 SMAT - 30

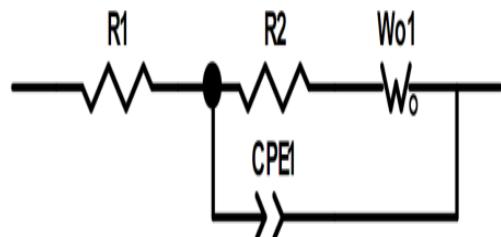
n	R (ohms)	W _T	W _R	CPE	نمونه
.۰۷۷	۳۰۰۰	.۰۲	۸۰۰	$\times 10^{-5}$ ۱/۵	SMAT-0
.۰۷۵	۳۳۰۰	.۰۱۷	۹۰۰	$\times 10^{-5}$ ۱/۹	SMAT-10
.۰۷۱	۵۸۰۰	.۰۱۳	۹۰۰	$\times 10^{-5}$ ۲/۱	SMAT-20
.۰۶۸	۶۳۰۰	.۰۱	۹۰۰	$\times 10^{-5}$ ۲/۴	SMAT-30

در مدار معادل R₁ و R₂ بترتیب مقاومت الکتروولیت و مقاومت لایه مضاعف یا انتقال بار، W₁ امپدانس واربرگ و CPE₁ المان ظرفیتی لایه مضاعف هستند. با توجه به نمودارهای شکل ۶ و مقادیر بدست آمده در جدول ۵ مشاهده می شود که قطر منحنی های نایکوئیست (متناظر با R₂) با افزایش زمان عملیات، افزایش یافه است. افزایش قطر منحنی به مفهوم افزایش مقاومت انتقال بار در لایه مضاعف یا عبارت دیگر افزایش مقاومت پلاریزاسیون است. این طور به نظر می رسد که با ایجاد لایه سطحی نانوکریستالی، مقاومت در برابر خوردگی افزایش می یابد. این نتیجه با اندکی اختلاف در نرخ تغییرات با نتایج بدست

شکل ۶ منحنی های نایکوئیست بدست آمده از آزمون امپدانس الکتروشیمیابی نمونه ها در پتانسیل مدار باز آن ها را نشان می دهد. به منظور آنالیز منحنی های امپدانس، از مدار معادل امپدانس الکتروشیمیابی نمونه ها که در شکل ۷ نشان داده شده است، جهت انطباق داده ها استفاده گردیده و سپس نتایج حاصل در جدول ۵ آورده شده اند.

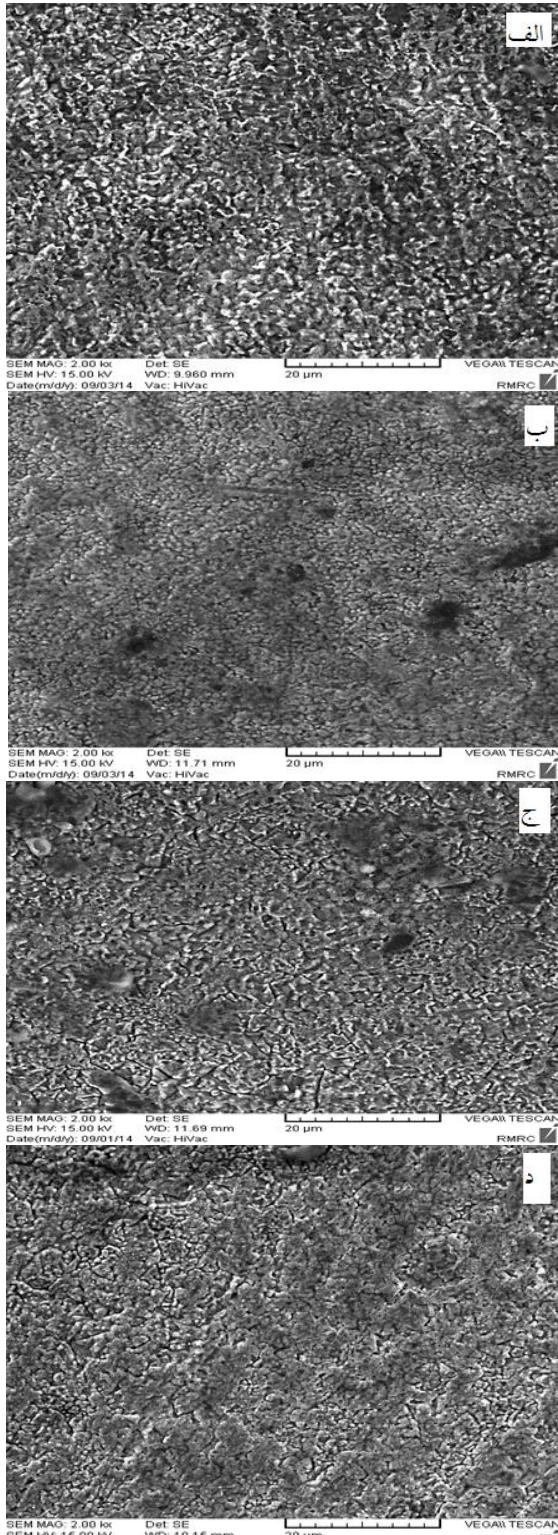


شکل (۶): نمودار امپدانس خوردگی نمونه های نمونه های SMAT-0، SMAT-10، SMAT-20 و SMAT-30 (شاهد)



شکل (۷):

مدار معادل الکتریکی منحنی های امپدانس جدول (۵): مقادیر بدست آمده از



شکل (۸): تصاویر SEM سطح نمونه ها پس از آزمون پلاریزاسیون تاfeld با بزرگنمایی ۲۰۰ برابر: (الف): SMAT-0 (ب): SMAT-10 (ج): SMAT-20 (د): SMAT-30

آمده از آزمون پلاریزاسیون همخوانی دارد. از سوی دیگر وجود مدول CPE به جای مدول خازنی نشان از تاثیر کیفیت سطح روی رفتار ذخیره بار در لایه مضاعف دارد. اندازه این مدول به n که به ضریب خشندی سطح معروف بوده و به صورت نسبت سطح ظاهری به سطح واقعی تعریف می شود، تاثیر خود را به صورت له شدگی منحنی نایکوئیست نشان می دهد. کاهش پارامتر n و فاصله گرفتن آن از یک به معنی افزایش ناهمواری های سطحی در اثر افزایش زمان عملیات است. افزایش زبری و ناهمواری های سطح باعث جذب آسان تر یون ها و اجزای باردار موجود در الکتروولیت روی سطح الکتروود می شود اما به دلیل افزایش مقاومت انتقال بار، تجمع این اجزاء در لایه مضاعف افزایش یافته و ظرفیت خازنی به تبع آن زیاد می شود. وجود مدول امپدانس واربرگ در فرکانس های پایین نشان دهنده این است که خوردگی توسط نفوذ محصولات خوردگی یا یون های خورنده موجود در الکتروولیت درون این محصولات به سمت سطح یا به درون الکتروولیت کنترل می شود. این مدول که به (Finite Length Warburg) FLW واربرگ طول محدود معروف است، در واقع حل معادله نفوذ ذره در یک بعد بوده و مقدار آن از رابطه زیر قابل محاسبه است [۲۴]:

$$Z = R \cdot \coth([i \cdot T \cdot \omega])^P / (i \cdot T \cdot \omega)^P \quad (4)$$

در شرایطی که نفوذ حاکم باشد، معادله زیر برقرار خواهد بود.

$$W_T = L^2 / D \quad (5)$$

که در معادله ۵، L مسافت نفوذ و D ضریب نفوذ است. بنابراین ملاحظه می شود که با افزایش زمان عملیات سایش مکانیکی، W_T کاهش یافته و در نتیجه L نیز کاهش یافته است. تغیرات این پارامتر با تغییرات n همسو می باشد که می توان در نهایت اینطور نتیجه گیری کرد که با افزایش ناهمواری های سطح، طول منطقه نفوذ کاهش یافته است.

شکل های ۸ و ۹ تصاویر میکروسکوپ الکترونی نمونه هارا بعد از آزمون خوردگی در محیط NaCl ۳/۵٪ نشان می دهند.

بطوریکه در تصاویر مشاهده می شود با افزایش زمان عملیات نوع خوردگی از حالت موضعی که در مرز دانه ها متتمرکز شده بصورت خوردگی یکنواخت درآمده است. دلیل تغییر نوع خوردگی را می توان به ایجاد لایه نانوکریستالی و گسترش مرز دانه ها و نابجایی ها نسبت داد بدین صورت که در نمونه خام پدیده خوردگی اثر خود را به شکل شیارهای باریک و عمیق متتمرکز در مرز دانه ها نشان می دهد. با افزایش زمان بر دانسیته مرز دانه افزوده شده و در نتیجه مکان های انجام واکنش انحلال آندی نیز افزایش یافته اند، در نتیجه عمق شیارهای خوردگی شده کاهش پیدا کرده اند. با توجه به توزیع مرز دانه ها در سطح نمونه، این اثر خود را به صورت خوردگی یکنواخت نشان می دهد.

۴- نتیجه گیری

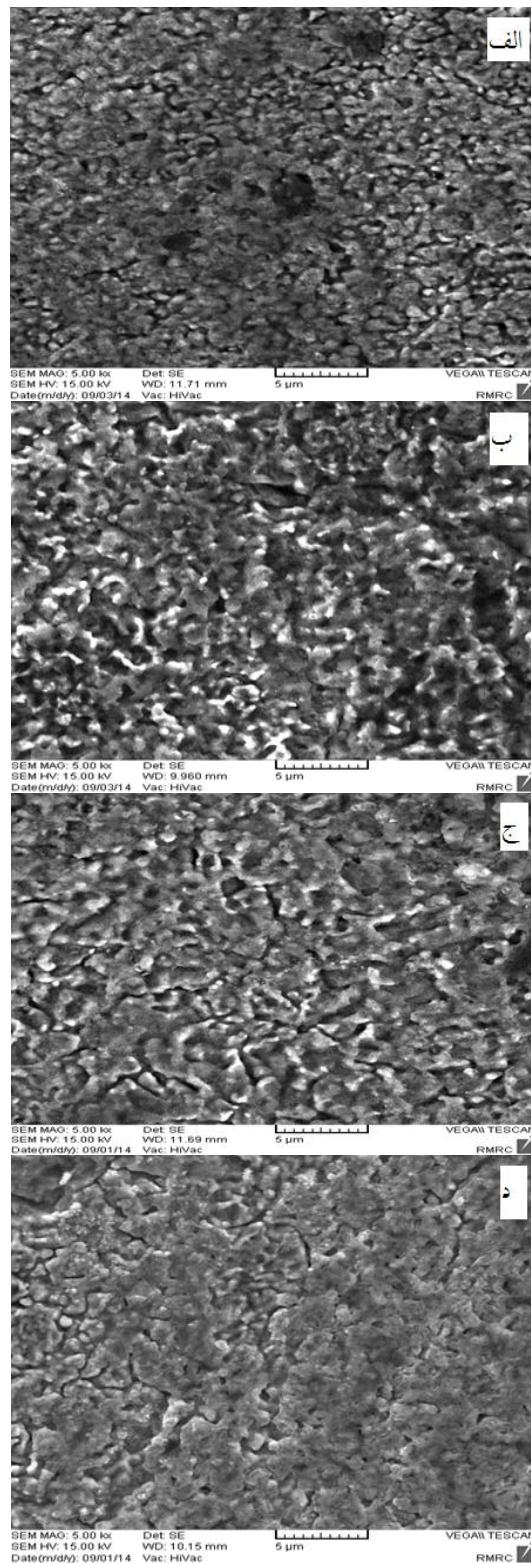
۱- در این تحقیق مشخص شد که توسط عملیات مکانیکی سطحی تدریجی (SMAT) امکان ایجاد یک لایه نانوکریستالی روی سطح نمونه های مسی وجود دارد.

۲- نتایج بدست آمده از الگوی پراش اشعه X بخوبی نشان داد که با افزایش زمان عملیات، اندازه کریستالیت های نمونه ها روندی کاهشی دارد.

۳- نتایج حاصل شده از آزمون های پلاریزاسیون تافل و امپدانس الکتروشیمیایی در محلول ۳,۵٪ NaCl نشان داد که افزایش زمان SMAT باعث کاهش سرعت خوردگی می شود که در این میان با توجه به هزینه عملیات، زمان ۱۰ دقیقه ای برای انجام عملیات مناسب است.

۴- نتایج بدست آمده از بررسی های SEM نشان داد که با افزایش زمان عملیات مکانیکی سطحی، نوع خوردگی از شیارهای عمیق و متتمرکز در مرز دانه های اولیه بدلیل کاهش اندازه کریستالها و افزایش دانسیته سطحی مرز دانه ها به خوردگی یکنواخت تغییر یافته است.

۵- نتایج بدست آمده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی برای نمونه های تحت عملیات در زمانهای مختلف، مطابقت خوبی با



شکل (۹): تصاویر SEM سطح نمونه ها پس از آزمون پلاریزاسیون تافل با SMAT-20، SMAT-10، SMAT-0 و SMAT-30 بزرگنمایی ۵۰۰ برابر: (الف)، (ب)، (ج) و (د).

- [9] C. X. Huang, K. Wang, S. D. Wu, Z. F. Zhang, G. Y. Li & S. X. Li, "Deformation twinning in polycrystalline copper at room temperature and low strain rate", *Acta Materialia*, Vol. 54, pp. 655–665, 2006.
- [10] L. Huang, J. Lu & M. Troyon, "Nano-mechanical properties of nanostructured titanium prepared by SMAT", *Surface & Coatings Technology*, Vol. 201, pp. 208–213, 2006.
- [11] X. Wu, N. Tao, Y. Hong, G. Liu, B. Xu, J. Lu & K. Lu, "Strain-induced grain refinement of cobalt during surface mechanical attrition treatment", *Acta Materialia*, Vol. 53, pp. 681–691, 2005.
- [12] H. Yun-wei, D. Bo, Z. Cheng, J. Yi-rning & L. Jin, "Effect of Surface Mechanical Attrition Treatment on Corrosion Behavior of 316 Stainless Steel", *Journal of iron and steel research international*, Vol. 16, pp. 68–72, 2009.
- [13] H. W. Zhang, Z. K. Hei, G. Liu, J. Lu & K. Lu, "Formation of nanostructured surface layer on AISI 304 stainless steel by means of surface mechanical attrition treatment", *Acta Materialia*, Vol. 51, pp. 1871–1881, 2003.
- [14] K. D. Ralston, D. Fabijanic & N. Birbilis, "Effect of grain size on corrosion of high purity aluminium", *Electrochimica Acta*, Vol. 56, pp. 1729–1736, 2011.
- [15] T. Balusamy, S. Kumar & T. S. N. Narayanan, "Effect of surface nanocrystallization on the corrosion behavior of AISI 409 stainless steel", *Corrosion Science*, Vol. 52, pp. 3826–3834, 2010.
- [16] L. Yurong, L. Wanming, W. Yinghui, H. Lifeng & D. Huayun, "Treated Surface Layer with Nanocrystallines on Cu-10Ni Alloy", *Corrosion science and protection technology*, Vol. 24, pp. 397–400, 2012.
- [17] S. Kumar, S. G. S. Raman, T. S. N. S. Narayanan & R. Gnanamoorthy, "Influence of counterbody material on fretting wear behaviour of surface mechanical attrition treated Ti-6Al-4V", *Tribology International*, Vol. 57, pp. 107–114, 2013.
- [18] S. Jelliti, C. Richard, D. Retraint, T. Roland, M. Chemkhi & C. Demangel, "Effect of surface nanocrystallization on the corrosion behavior of Ti-6Al-4V titanium alloy", *Surface & Coatings Technology*, Vol. 224, pp. 82–87, 2013.

آزمون‌های پلاریزاسیون و امپدانس الکتروشیمیابی نشان می‌دهد.

۵- تقدیر و تشکر

نویسندهای این مقاله از حوزه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهرکرد به دلیل تامین هزینه‌های انجام این پژوهش قادر دانی نمایند.

۶- مراجع

- [1] L. Wagner, "Mechanical surface treatments on titanium, aluminum and magnesium alloys", *Materials Science Engineering*, Vol. A263, pp. 210–216, 1999.
- [2] K. Dai & L. Shaw, "Comparison between shot peening and surface Nano crystallization and hardening processes", *Materials Science Engineering*, Vol. A463, pp. 46–53, 2007.
- [3] N. R. Tao, J. Lu, b & K. Lu, "Surface Nano crystallization by Surface Mechanical Attrition Treatment", *Materials Science Forum*, Vol. 579, pp. 91–108, 2008.
- [4] N. R. Tao, Z. B. Wang, W. P. Tong, M. L. Sui, J. Lu & K. Lu, "An investigation of surface Nano crystallization mechanism in Fe induced by surface mechanical attrition treatment", *Acta Materialia*, Vol. 50, pp. 4603–4616, 2002.
- [5] Y. S. Zhang, Z. Han, K. Wang & K. Lu, "Friction and wear behaviors of Nano crystalline surface layer of pure copper", *Wear*, Vol. 260, pp. 942–948, 2006.
- [6] K. Lu & J. Lu, "Nanostructured surface layer on metallic materials induced by surface mechanical attrition treatment", *Materials Science and Engineering*, Vol. A375–377, pp. 38–45, 2004.
- [7] K. Wang, N. R. Tao, G. Liu, J. Lu & K. Lu, "Plastic strain-induced grain refinement at the nanometer scale in copper", *Acta Materialia*, Vol. 54, pp. 5281–5291, 2006.
- [8] Y. M. Wang, K. Wang, D. Pan, K. Lu, K. J. Hemker & E. Ma, "Microsample tensile testing of nanocrystalline copper", *Scripta Materialia*, Vol. 48, pp. 1581–1586, 2003.

- [19] Monshi, M. R. Foroughi & M. R. Monshi, “Modified Scherrer Equation to Estimate More Accurately Nano-Crystallite Size Using XRD”, World Journal of Nano Science and Engineering, Vol. 2, pp. 154-160, 2012.
- [20] ASTM G3-89R99: Standard Practice for Conventions Applicable to Electrochemical Measurements in Corrosion Testing.
- [21] F. kargar, M. laleh, T. shahrabi & A. S. rouhaghdam, “effect of treatment time on characterization and properties of nanocrystalline surface layer in copper induced by surface mechanical attrition treatment”, Bulletin Material Science, Vol. 37, pp. 1087-1094, 2014.
- [22] W. Li, L. Hu, S. Zhang & B. Hou, “Effect of two fungicides on the corrosion resistance of copper in 3.5% NaCl solution under various conditions”, corrosion science, Vol. 53, pp. 735-745, 2011.
- [23] H. Miyamoto, K. Harada, T. Mimaki, A. Vinogradov & S. Hashimoto, “Corrosion of ultra-fine grained copper fabricated by equal-channel angular pressing”, corrosion science, Vol. 50, pp. 1215-1220, 2008.
- [24] C. Criado, P. Gala'n-Montenegro, P. Vela'squez & J.R. Ramos-Barrado, “Diffusion with general boundary conditions in electrochemical systems”, Journal of Electroanalytical Chemistry, Vol. 488, pp. 59–63, 2000.

۴- پی نوشت

- [1] The effect of surface mechanical attrition treatment time on corrosion behavior of pure Copper
- [2] Physical Vapor Deposition
- [3] Chemical Vapor Deposition
- [4] Shot peening
- [5] Severe Plastic Deformation
- [6] Stacking Fault Energy